## LASER UNDULATOR COMPACT X-RAY SOURCE (LUCX) USING PULSED-LASER STACKING CAVITY

Kazuyuki Sakaue<sup>1,A)</sup>, Sakae Araki<sup>B)</sup>, Masafumi Fukuda<sup>B)</sup>, Yasuo Higashi<sup>B)</sup>, Yosuke Honda<sup>B)</sup>, Toshiya Muto<sup>2,B)</sup>,

Noboru Sasao<sup>C)</sup>, Liu Shengguang<sup>B)</sup>, Mikio Takano<sup>D)</sup>, Takashi Taniguchi<sup>B)</sup>, Nobuhiro Terunuma<sup>B)</sup>, Junji Urakawa<sup>B)</sup>, Masakazu Washio<sup>A)</sup>, Hirokazu Yokoyama<sup>C)</sup>

<sup>A)</sup> Advanced Research Institute for Science and Engineering, Waseda University

17 Kikui-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0044, Japan

<sup>B)</sup> High Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-0801, Japan

<sup>C)</sup> Facility of Science, Kyoto University

Oiwake-Cho, Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8502, Japan

<sup>D)</sup> Saube Co., Ltd.

3-17-3 Hanabatake, Tsukuba-shi, Ibaraki, 300-3261, Japan

#### Abstract

Pulsed-laser stacking cavity has been developing for compact high brightness x-ray sources based on laser Compton scattering at KEK-ATF. The pulsed-laser stacking cavity increases the laser power and stably makes small laser beam size at the collision point with the electron beam. Recent results of stacking cavity and multi-bunch electron beam indicate the possibility of the application to K-edge digital subtraction angiography as the compact high flux X-ray source. Therefore, we have planned a compact hard x-ray source using 43MeV multi-bunch electrons and a pulse stacking technology with 42cm Fabry-Perot cavity. The photon flux is multiplied with the number of bunches by using multi-bunch beam and Super-Cavity. We have finished the construction of 43MeV linac and started operation in summer 2006. Development of the stacking cavity and the plan of compact x-ray source will be presented at the conference.

## パルスレーザー共振器を用いた小型X線源計画 (LUCX)

#### 1.はじめに

現在、医学・生物学・物性など様々な分野で高 エネルギーの電子ビームから得られる放射光が利 用され、多大な成果をあげている。しかしながら このような放射光はSpring-8などに代表されるよう に大規模な施設が必要であり、一般的に高価かつ 使用できる場所が限られる。このような背景から、 1大学・1研究所に設置できるようなコンパクト かつ高品質なX線源の開発が叫ばれてきた。

そんな要望から提案されたのが、電子ビームを 小型蓄積リングに、レーザーを光共振器に蓄積し 連続的に衝突を繰り返すことによって高強度なX線 を生成するというものである<sup>[1]</sup>。我々の目指すX線 エネルギーは医学診断に利用される33keV付近のX 線であり、このエネルギーはヨウ素のK殻吸収端の エネルギーにあたる。このX線を約43MeVの電子 ビームと1064nmのレーザー光の散乱によって生成 する。我々のグループではこれまでファブリペ ロー型共振器にCWレーザーを蓄積してレーザーの ワイヤーを作成し、これをKEK-ATFのダンピンリ ング内に設置してビームサイズをモニターする装 置として開発してきた<sup>[2]</sup>。この技術をパルスレー ザーに用いてピークパワーの高いレーザー光を共 振器内に蓄積し、電子ビームとのレーザーコンプ トン散乱によって高品質なX線を生成することを計 画している<sup>[3]</sup>。

本学会では、パルスレーザー共振器の開発状況 と我々の小型X線源計画Laser Undulator Compact Xray source (LUCX)について報告する。

### 2.小型X線源計画 (LUCX)

#### 2.2 LUCX加速器

以下の図1に我々の計画する小型X線源のレイア ウト図を示す。この加速器はKEK-ATF内に設置さ れており、Cs-Teのカソードを用いたフォトカソー ドRF電子銃によって100Bunches/Trainのマルチバン

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: <u>kazu-kazu-kazu@suou.waseda.jp</u>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Present address: Laboratory of Nuclear Science, Tohoku University, 1-2-1 Mikamine, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-0826, Japan



#### 図1:LUCXビームラインレイアウト

チビームを生成<sup>[4]</sup>し、約50MeVまで加速する。ビー ムラインのレイアウトとしては、衝突点の前のQ-Magnetによって電子ビームは衝突点において収束 され、その後のQ-Magnetによって並行ビームに戻 されるといった構成となっており、バックグラウ ンドとなる電子ビームの制動放射光を最小限に抑 えられる。その後、90°アナライザーマグネット によって地面方向に曲げられ、ビームエネルギー をモニターするとともにビームダンプにてダンプ される。衝突点からX線検出器までの距離は2mほ どであり、約10mrad内のX線が空気中に引き出され る。この加速器の現状については本学会の[5]を参 照されたい。このビームライン中にパルスレー ザー共振器を導入することにより通常の100倍のX 線を生成することができる。

#### 2.2 LUCXにおいて得られるX線

衝突に用いる電子ビーム・レーザーのパラメー タを以下の表に示す。

| 電子ビームパラメータ         |                  |  |  |  |
|--------------------|------------------|--|--|--|
| エネルギー              | 43MeV            |  |  |  |
| ビームサイズ(Horizontal) | 64 <i>µ</i> m    |  |  |  |
| ビームサイズ(Vertical)   | 32 <i>µ</i> m    |  |  |  |
| バンチ数               | 100Bunches/Train |  |  |  |
| 電荷量                | 2nC/Bunch        |  |  |  |
| レーザービームパラメータ       |                  |  |  |  |
| 波長                 | 1064nm (Nd:VAN)  |  |  |  |
| ビームウェスト            | 85um             |  |  |  |
| 入射レーザーパワー          | 6W               |  |  |  |
| 増大率                | 1000             |  |  |  |
| レーザー強度             | 17uJ/Pulse       |  |  |  |

表1:ビームパラメータ

電子ビームのパラメータは、SADシミュレー ションによる計算値、レーザーのパラメータは後 に示すように現在得られている増大率とウェスト サイズである。また、共振器のマッチングの効率 は100%を仮定している。

次に上の表から計算される生成X線エネルギーを 示す。 20 100



# ことがわかる。

また、生成X線数は表1のビームパラメータより 約400Photons/Collisionと計算される。X線窓の径(散 乱角10mrad)を考慮すると1パルスで約200個のX線 が空気中に引き出される。LUCX加速器のRF繰り返 しの12.5Hzと1つのバンチ列に100Bunchが生成され ていることを考慮すると、2.5×10<sup>5</sup>Photons/secのX 線が検出できることがわかる。

この図を見てわかるように目標となるヨウ素の

K-Edgedである33keV付近のX線が生成されている

## 3.パルス増大試験

#### 3.1 パルスレーザー共振器

パルスレーザー共振器は2枚の向かい合わせに設 置された凹面鏡内にモードロックパルスレーザー を蓄積し、増幅する技術である。この共振器の共 鳴条件は共振器内においてパルスが重なりあうこ とと、共振器長がレーザーの半波長の整数倍に なっていることである。モードロックレーザーに おいて、発振波長はレーザー共振器長によるため、 レーザー共振器長(Llaser)と蓄積共振器の共振器長 (L<sub>cav</sub>)が一致することにより増幅が達成されること になる。この共鳴幅を以下の図3に示す。



図3:パルスレーザー共振器の共鳴幅 この図は蓄積共振器の増大率による共鳴幅の違 いを示している。増大率が1000にも及ぶような共 振器の場合には共鳴幅は1.7 (FWHM)ほどの狭い 幅になる。パルスレーザー共振器で共鳴を維持す るためには図3に示される精度で一致している必要 がある。このような微小な共鳴幅であるため、 モードロックレーザーと蓄積共振器の2つの共振器 の共振器長をPiezo素子を用いて制御している。

#### 3.2 パルスレーザー共振器開発

我々は反射率99.9%の凹面鏡で構成された共振器

の実用化を目指し、開発を進めている<sup>[6]</sup>。ミラーの 反射率99.9%から算出される共振器の増大率は1000 倍であり、図3に示すように増大率1000の共振器で は微小なジッターも許されないため、その原因の 特定とそれの低減を図った。主なジッターの要因 は以下の2つであった。

- 1.パルス繰り返しを制御するレーザーのタイミ ングスタビライザーに起因するジッター
- 2.ジッターの周波数の比較的高い音に起因する ジッター

1のジッターに関してはパルス繰り返しを制御し ているPLL(Phase Locked Loop)フィードバックのリ ファレンスとして使用している357MHz信号にのっ てくる位相雑音によるもので、PLLの帯域幅を調整 することにより蓄積共振器側のFBによって位相雑 音によるジッターを押さえ込んだ。

2のジッターに関しては1~2kHzと比較的周波数が 高く、FBのGainがあまりかせげない領域であるた め、問題となってくる。そこで、防振材を導入し、 音によるノイズを低減するために防音材や吸音材 を導入することにより音に起因するジッターを削 減した。その結果、音による共振器長のジッター を約1/10に低減した。

これらのジッターの低減後に行なったFB試験の 結果を以下の図4に示す。左の図は共振器長をScan



図4:パルス増大試験結果

した時に得られるFBのエラーシグナルを、右の図 はFBをかけた際の光強度の揺れを示している。右 の図を見ると強度の揺れがPeak-Peakで約15%程度 であることがわかる。現在、この揺れを最小限に 抑え、より安定なシステムの構築を目指している。 これまでのジッタースタディやその他のスタ ディの結果、現在得られている共振器のパラメー タを以下の表に示す。

| パルスレーザー共振器パラメータ |              |            |                |             |
|-----------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Frequency       | Finesse      | Waist Size | Injected Laser | Laser Power |
| Cavity Length   | Reflectivity | Curvature  | Power          | in Cavity   |
| 357MHz          | ~3000        | 170um      | 6W             | Now         |
| 420mm           | ~99.9%       | 250mm      | (357MHz)       | Developing  |

表2:パルスレーザー共振器パラメータ この表2中のそれぞれのパラメータは現在までに

測定値として得られている値を示している。また、

共振器内のレーザー強度は現在、入射効率の向上 とFBの改善を行なっている最中のため、『現在改善 中』とした。予定値としては、約5kW程度のレー ザー強度が共振器内で得られる予定である。

## 4.まとめと今後の予定

我々のグループでは、パルスレーザー共振器を 用いた小型X線源(LUCX)の開発を行なっている。 最終的なレイアウトとしてはパルスレーザー共振 器と小型電子蓄積リングの組み合わせを予定して いるが、まず原理実証試験として100Bunches/Train のマルチバンチビームとの衝突により通常の100倍 のX線の生成を目指す。パルスレーザー共振器開発 としては増大率1000の共振器システムの構築に目 処が立っており、早期システムの完成を目指して いる。

今後、以下の図5のようにLUCXビームラインにパ ルスレーザー共振器を設置し、予想されるX線2.5 ×10<sup>5</sup>Photons/Secの生成・検出を目指す。



図5:共振器を設置したビームライン予想図 将来的には[3]に示されるように周長13mの小型の 蓄積リング内にパルスレーザー共振器を設置し、 さらにLUCXの約300万倍の強度のX線の生成をす ることを計画している。

## 参考文献

[1] Zh. Huang, R. D. Ruth, Phys. Rev. Lett. 80 (5) (1998) 976.

[2] Y. Honda et al., Nucl. Instr. and Meth. A, 538, (2005) 100

[3] J. Urakawa, et al., Nucl. Instr. and Meth. A532, (2005) 388

[4] K. Hirano et al., Nucl. Instr. and Meth. A, 560, (2006) 233

[5] M. Fukuda et al., Proc. of this conference, (2006) WP73

[6] M. Nomura et al., Proc. of EPAC2004 (2004) 2637